

预加温处理对双极晶体管过剩基极 电流理想因子的影响机制

董磊 杨剑群 甄兆丰 李兴冀

Effects of pre-irradiated thermal treatment on ideal factor of excess base current in bipolar transistors

Dong Lei Yang Jian-Qun Zhen Zhao-Feng Li Xing-Ji

引用信息 Citation: *Acta Physica Sinica*, 69, 018502 (2020) DOI: 10.7498/aps.69.20191151

在线阅读 View online: <https://doi.org/10.7498/aps.69.20191151>

当期内容 View table of contents: <http://wulixb.iphy.ac.cn>

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

Si₃N₄钝化层对横向PNP双极晶体管电离辐射损伤的影响机理

Impact of nitride passivation layer on ionizing irradiation damage on LPNP bipolar transistors

物理学报. 2018, 67(16): 168501 <https://doi.org/10.7498/aps.67.20172215>

高效在线测量加速实验中双极晶体管结温方法的研究

High-efficiency on-line measurement of junction temperature based on bipolar transistors in accelerated experiment

物理学报. 2017, 66(22): 224703 <https://doi.org/10.7498/aps.66.224703>

氢元素对铟镓锌氧化物薄膜晶体管性能的影响

Effects of hydrogen impurities on performances and electrical reliabilities of indium-gallium-zinc oxide thin film transistors

物理学报. 2018, 67(9): 098502 <https://doi.org/10.7498/aps.67.20180074>

65 nm互补金属氧化物半导体场效应和晶体管总剂量效应及损伤机制

Radiation effect and degradation mechanism in 65 nm CMOS transistor

物理学报. 2018, 67(14): 146103 <https://doi.org/10.7498/aps.67.20172542>

硅/锗基场效应晶体管沟道中载流子散射机制研究进展

Progress of the study on carrier scattering mechanisms of silicon/germanium field effect transistors

物理学报. 2019, 68(16): 167301 <https://doi.org/10.7498/aps.68.20191146>

InGaZnO薄膜晶体管泄漏电流模型

Leakage current model of InGaZnO thin film transistor

物理学报. 2019, 68(5): 057302 <https://doi.org/10.7498/aps.68.20182088>

预加温处理对双极晶体管过剩基极电流理想因子的影响机制*

董磊 杨剑群 甄兆丰 李兴冀†

(哈尔滨工业大学材料科学与工程学院, 哈尔滨 150001)

(2019年7月28日收到; 2019年10月14日收到修改稿)

基于 ^{60}Co γ 射线辐照源, 针对有/无 Kovar 合金金属帽的横向 PNP 晶体管 (LPNP), 探究预加温处理对双极晶体管电离辐射损伤的影响. 通过半导体参数测试仪对辐照前后 LPNP 晶体管电性能参数进行测试. 利用深能级瞬态谱分析仪 (DLTS), 对辐照前后 LPNP 晶体管电离缺陷进行表征. 研究表明, 未开帽处理的晶体管过剩基极电流 (ΔI_B) 增加更明显, 理想因子 n 随发射结电压 (V_{EB}) 的增加逐渐降低, 转换电压 (V_{tr}) 明显向低发射结电压方向移动. 分析认为这是由于基区表面辐射诱导界面态复合率发生变化, 界面态数量增多导致 n 值的变化. DLTS 谱证实界面态是导致 LPNP 晶体管电性能退化的主要原因, 未开帽处理的 LPNP 晶体管中辐照诱导的界面态数量明显增多, 这是由于采用 Kovar 合金制备的金属帽中含有大量的氢, 氢的存在会促进界面态的形成. 而对于开帽处理的 LPNP 晶体管, 在预处理过程中除去金属帽后器件内氢气逸出, 腔内氢气含量降低, 因此导致晶体管内部产生的界面态数量减少, 使 LPNP 晶体管电性能退化程度降低.

关键词: 双极晶体管, 电离辐射, Kovar 合金, 界面态**PACS:** 85.30.Pq, 61.80.-x, 61.82.Bg, 73.20.At**DOI:** 10.7498/aps.69.20191151

1 引言

航天器在轨服役期间, 会受到空间带电粒子及射线的干扰, 其电子系统及电子元器件内部会产生电离、位移、单粒子效应等, 严重影响电子元器件的使用寿命^[1-6]. 不同结构及类型的电子元器件对辐射效应的敏感性不同, 对于双极晶体管来说, 其对电离辐射效应具有很强的敏感性^[7-10]. 双极晶体管是重要的双极电路的基本组成单元, 对其电离辐射效应进行深入研究, 具有重要的工程意义.

电子元器件的生产封装过程中, 会不可避免的从外部引入杂质元素氢. 氢作为影响器件抗辐照能力的重要潜在因素, 国际上对此进行大量的研究. 目前在封装过程中普遍采用 Kovar 合金作为晶体

管的金属帽材质, 通过残余气体分析 (RGA: residual gas analysis) 对 Kovar 合金进行检测, 发现在器件空腔内含有 1~2% 的氢气存在, 而氢气的来源被普遍认为是在 Kovar 合金上的镀金过程中释放出来的^[11-13].

器件在投入使用前会进行预加温处理进行优选, 即经过长时间加温过程将性能退化严重的器件筛选出来. 在预加温过程中升温会改变器件中氢的状态, 存在形式不同的氢均会对器件的电离效应产生关键性的影响作用^[14-15]. 随着预辐照升温应力的增强, MOS 器件及双极器件的电学性能退化或改善还与器件采用特定的工艺及测试条件等因素有着密切关系, 尚未有明确的规律.

通过研究发现, 预处理过程中器件对辐射效应的响应与器件的封装状态有关^[16-18]. 研究表明: 在

* 国家自然科学基金 (批准号: 61404038) 资助的课题.

† 通信作者. E-mail: lxj0218@hit.edu.cn

辐照过程中, 密闭环境下氢分子扩散在器件腔内并易与晶体管金属及氧化物反应, 生成金属氢化物或含氢氧空位, 在辐照过程中参与促进界面态的形成, 对晶体管的电学性能造成影响; 温度会影响 H^+ 释放的数量, 而在一定温度条件下, SiO_2 层中氢气含量过高也会导致界面态发生退火. 因此, 辐照过程中界面态数量不光取决于 H^+ 释放的多少, 还与温度、氢气浓度以及含氢缺陷的数量等诸多因素有关. 目前各种因素的影响机制尚不清晰. 预处理过程中有/无 Kovar 合金作为器件封装材料对器件内部氢的状态影响的研究结果表明, 双极晶体管的电离辐射特性与预加温处理及 Kovar 合金之间的相关性很密切, 然而, 目前国际尚未直接证明二者对双极晶体管电离辐射损伤的影响机制. 深入开展预加温处理对开帽/未开帽双极晶体管电离辐射损伤机理研究, 可为寻求电子元器件抗辐射加固方法奠定有力基础, 具有重要的工程指导意义.

采用 ^{60}Co γ 射线做为辐照源, 针对横向 PNP 双极晶体管作为研究对象, 通过电学性能测试结合深能级缺陷分析, 深入研究预加温处理过程中, Kovar 合金对 LPNP 晶体管电离辐射损伤的影响机制.

2 试验器件与试验方法

选用国产 LPNP 双极晶体管作为研究对象, 进行电离效应损伤机理研究时, 为清楚比较开帽处理对晶体管电离辐射效应的影响, 将部分所选用的 LPNP 晶体管进行金属帽切割去除处理, 其中金属帽的材质为 Kovar 合金. 由于芯片出厂前尚未进行预加温处理, 因此将所选用 LPNP 晶体管均置于 200 °C 加热炉中恒温加热 44 h, 进行预加温处理. 为了排除试验结果是由于辐照过程中二次粒子因素的干扰, 将预加温处理后未开帽的 LPNP 晶体管也均采取开帽处理, 并立即将所有样品进行辐照试验. 试验采用 ^{60}Co γ 射线辐照源进行辐照试验, 所采用的辐照测试条件为: 辐照总剂量为 100 krad(Si); 辐照剂量率为 100 rad(Si)/s; 试验过程中, 所有晶体管均在室温环境下进行辐照且晶体管的所有管脚均处于接地状态.

采用 KEITHLEY 4200-SCS 半导体参数仪, 对辐照前后 LPNP 晶体管进行 Gummel 曲线测试. 测试条件如下: 发射极接扫描电压, 从 0.2 V 扫

描至 0.8 V, 即 $V_{EB} = 0.2\text{--}0.8$ V, 扫描步长为 0.01 V; 基极和集电极均接 0 V 电压, 即 $V_B = V_C = V_{BC} = 0$ V. 基于 Gummel 特性曲线还可以得出 LPNP 晶体管电流增益及其倒数的变化量随吸收剂量的变化关系, 以及晶体管过剩基极电流 ΔI_B 随发射结电压 V_{EB} 的变化关系来定性表征电离缺陷的演化规律.

基于深能级瞬态谱 (DLTS) 测试系统, 针对两种 LPNP 晶体管内部的微观缺陷状态进行分析, 深入分析 LPNP 晶体管电离辐照损伤微观机理. 选取晶体管中掺杂浓度较低的集电区进行测试, 测试参数设定如下: 反向偏压 $V_R = 5$ V, 脉冲电压 $V_P = 0.1$ V, 测试周期 $T_W = 4.096$ s, 脉冲宽度 $T_P = 0.01$ s, 测试的扫描温度为 150—330 K.

3 实验结果与分析

3.1 电性能测试分析

对开帽/未开帽两种类型 LPNP 双极型晶体管 Gummel 特性曲线的对比情况如图 1 所示. 图中给出了在剂量率为 100 rad(Si)/s 的 ^{60}Co γ 射线辐照条件下, 晶体管的基极电流 (I_B) 和集电极电流 (I_C) 对电离效应影响的实验结果. 图 1(a) 描述的是 LPNP 晶体管 I_B 随发射结电压 V_{EB} 的变化情况. 随着吸收剂量的增加, 两种 LPNP 晶体管的 I_B 逐渐增大, 此外, 与发射结电压 V_{EB} 较大时相比, 当发射结电压 V_{EB} 较小时, I_B 增加倍数较大. 图 1(b) 描述的是 LPNP 晶体管 I_C 随发射结电压 V_{EB} 的变化情况. 随着吸收剂量的增加, 两种预处理方式的 LPNP 晶体管 I_C 均无明显变化.

前面的结果已经表明, 双极晶体管在受到电离辐射损伤后, I_C 基本上保持不变, 而电流增益退化的主要表现为 I_B 增加. 通过探究辐照后双极晶体管的过剩基极电流 (ΔI_B) 与发射结电压 (V_{EB}) 的变化关系, 可以深入分析不同缺陷对双极晶体管电离辐射的作用机制, 从而得出预处理过程中 Kovar 合金对 LPNP 晶体管电离辐射效应的影响. 基极电流是载流子在基区扩散与复合形成的复合电流, 表达式为 $I_B = I_{B-pre} + \Delta I_B$, 其中 I_{B-pre} 为双极晶体管的初始基极电流值, ΔI_B 为基极电流的变化量, 也被称为双极晶体管的过剩基极电流.

针对双极晶体管的电离辐射损伤效应, 引入理想因子 n , 理想情况下, 在辐照过程中, 如果器件复

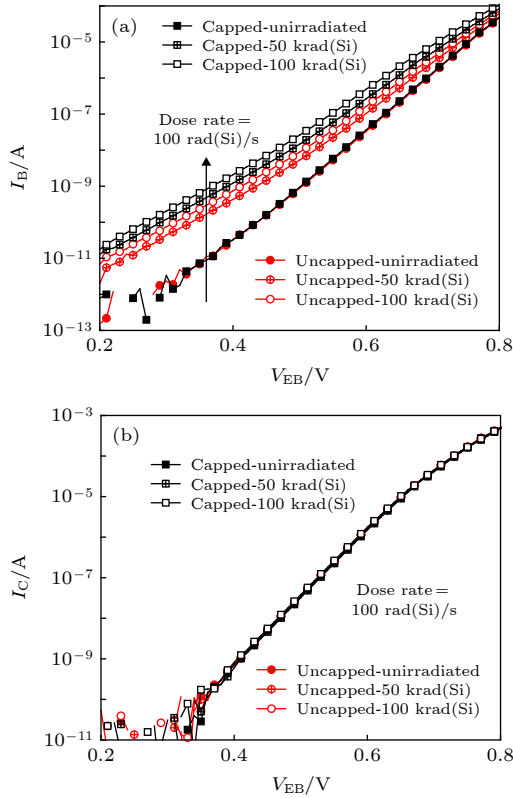


图1 剂量率 100 rad(Si)/s 条件下 γ 辐射吸收剂量对开帽/未开帽处理的 LPNP 双极型晶体管的 (a) I_B 和 (b) I_C 随 V_{EB} 变化曲线的影响

Fig. 1. Variations of (a) I_B and (b) I_C with base-emitter for the LPNP bipolar transistors with/without cap under dose rate of 100 rad(Si)/s with a ^{60}Co gamma irradiation source.

合类型以表面复合为主, 则理想因子 $n = 2$. 表达式为

$$n = \frac{(V_{EB2} - V_{EB1}) / \phi_T}{\ln \left(\frac{\Delta I_{B2}}{\Delta I_{B1}} \right)} \quad (1)$$

其中 ϕ_T 为热电压, 指在闭合电路中由于两点间存在温差而出现的电位差. 该物理量即可以表示扩散系数和迁移率的内在联系, 也表示载流子在半导体中定向运动的难易程度.

图2为相同剂量率 Co^{60} γ 辐照条件下, 两种 LPNP 晶体管的过剩基极电流 ΔI_B 随发射结电压 V_{EB} 的变化关系. 图中可以清楚看出, 随着吸收剂量的增加, 两种 LPNP 晶体管的 ΔI_B 均明显增加; 而理想因子 n 随 V_{EB} 变化呈现出两个斜率特征, 在 V_{EB} 较小区段时, 理想因子趋于 $n = 2$; 当 V_{EB} 在较大区段 ($V_{EB} > 0.4 \text{ V}$) 时, $1 < n < 2$. 理想因子 n 数值降低是由于基区表面辐射诱导界面态复合率的变化所导致的^[19].

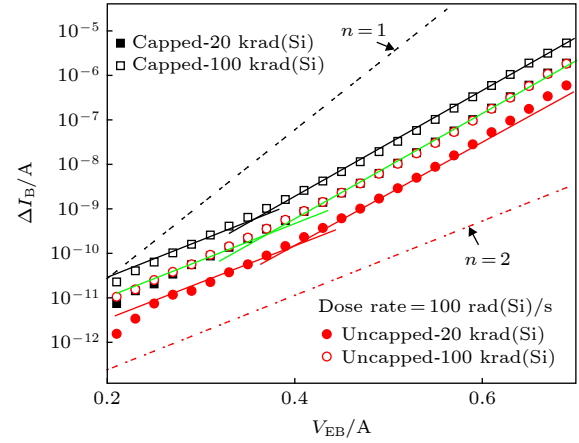


图2 ^{60}Co γ 射线辐照条件下开帽/未开帽处理的 LPNP 双极晶体管基极电流变化量与发射结电压的关系

Fig. 2. Variations of ΔI_B with V_{EB} for the LPNP transistors with/without cap irradiated by ^{60}Co gamma source.

通过 LPNP 晶体管 ΔI_B 随发射结电压 V_{EB} 的变化分析电离效应对 LPNP 晶体管基极电流的影响. 表达式为^[19]

$$\Delta I_B \approx \frac{q\phi_T n_i \pi P_E \Delta s}{2E} \exp \left(\frac{V_{EB}}{2\phi_T} \right) \quad (2)$$

式中, q 为电子电荷, ϕ_T 为热电压, n_i 代表 Si 体中本征载流子浓度, P_E 为发射极周长, E 为空间电荷区复合达最大处的电场, Δs 为表面复合速率的变化量, 与界面态密度的变化量密切相关, 有以下关系式:

$$\Delta s = \nu_{th} \sigma \Delta N_{it} \quad (3)$$

其中: ν_{th} 代表热速率; σ 为复合中心处俘获电荷的横截面大小; ΔN_{it} 表示界面态密度增量. 根据文献^[20], 电场 E 方程推导为

$$E = \sqrt{\frac{2qn_s}{\epsilon_{Si}}} \left(\phi_T \ln \left(\frac{n_s}{n_i} \right) - \frac{V_{EB}}{2} \right) \quad (4)$$

其中, ϵ_{Si} 为 Si 的介电常数, n_s 为基区界面处多数载流子浓度. 基于 (4) 式可知, 在 V_{EB} 一定时, 随着氧化物电荷减少, 表面载流子浓度 n_s 随之降低, 导致晶体管 ΔI_B 的理想因子 n 值减小. 这是由于辐照的初始阶段, 界面态陷阱的累积不足以抵消氧化物电荷对表面载流子浓度的影响^[21]. 因此在 V_{EB} 较小时, ΔI_B 的理想因子 n 数值近似于 2; 在 V_{EB} 较大时, ΔI_B 的理想因子 n 数值处于 1 与 2 之间.

氧化物电荷的累积会导致空穴穿过耗尽区进入到中性基区, 再通过复合诱导理想因子 n 数值逐步趋近于 1. 随着吸收剂量的增加, 界面态陷阱密度增加导致发射结耗尽区发生复合, 这也是产生

ΔI_B 的重要原因. 其中 $\Delta I_B - V_{EB}$ 曲线斜率发生变化时所处发射结电压被定义为晶体管的转换电压 V_{tr} . 界面态陷阱的不断累积, 不光会增加基极电流, 而且影响理想因子的数值变化, 转换电压逐渐降低. 这是由于随着吸收剂量的增加, 表面载流子浓度 n_s 降低所引起的. 而 n_s 降低的潜在因素是辐照过程中产生的带负电的界面态数量增多引起的静电效应^[19], 或是氢在 n 型基区掺杂钝化作用所致^[22].

从图 2 可以明显看出, 在相同辐照条件下, 预加温过程中未开帽处理的晶体管 ΔI_B 变化更大, 且随着吸收剂量的增加, 转换电压 V_{tr} 明显向低发射结电压方向移动. 通过上述分析可知, n 值的变化是由于界面态数量增多所导致的结果. 在辐照过程中, 与预加温过程中开帽处理的晶体管相比, 未开帽的 LPNP 晶体管 n 值变化程度更大, 说明器件内部产生的界面态更多, 分析认为未开帽晶体管中氢的浓度相对较高, 导致在 n 型基区掺杂钝化作用所引起的结果.

3.2 深能级缺陷分析

基于上述 LPNP 晶体管电性能结果分析可知, 导致晶体管电学性能退化的微观机制主要受界面态的影响. 现将两种 LPNP 晶体管中界面态缺陷信息进行对比, 通过深能级缺陷分析来验证上述试验结果. 图 3 为温度范围从 150 K 扫描到 330 K、剂量率为 100 rad(Si)/s 条件的 ^{60}Co γ 辐照过程中, 两种 LPNP 晶体管 DLTS 谱的测试结果. 由图可见, 两种 LPNP 晶体管均在温度为 250—330 K 之

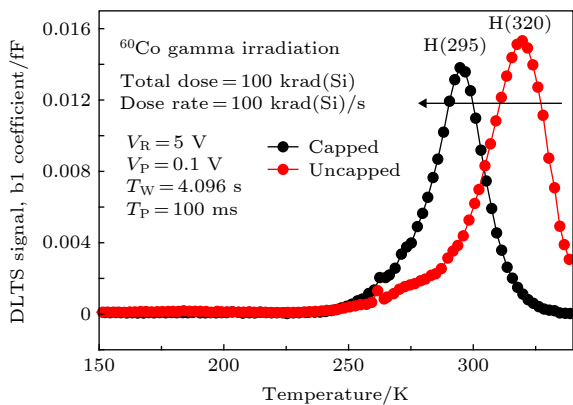


图 3 ^{60}Co γ 射线辐照条件下, 有/无进行开帽处理的 LPNP 双极晶体管深能级瞬态谱图

Fig. 3. DLTS spectra of the LPNP transistors packaged with/without cap irradiated by ^{60}Co gamma source.

间出现了一个明显的深能级缺陷信号峰. 由于缺陷信号峰峰尖所在的温度坐标不同, 将未开帽晶体管对应的信号峰命名为 H(295), 将开帽晶体管对应的信号峰命名为 H(320). 利用阿伦尼乌斯方程计算得出: 采用开帽处理的 LPNP 晶体管中的类深能级缺陷能级 $E_T - E_V = 0.642$ eV, 俘获截面 $\sigma = 4.16 \times 10^{-17}$ cm², 缺陷浓度 $N_T = 4.10 \times 10^{15}$ cm⁻³; 未进行开帽处理的 LPNP 晶体管中的类深能级缺陷能级 $E_T - E_V = 0.579$ eV, 俘获截面 $\sigma = 1.38 \times 10^{-17}$ cm², 缺陷浓度 $N_T = 3.33 \times 10^{15}$ cm⁻³. 通过计算结果可以看出, 相同辐照条件下, 未开帽处理的晶体管中引入的缺陷能级位置更接近 Si 禁带中心, 缺陷浓度较低.

本文中信号峰所处位置与文献^[23]中的试验结果相似, 表明 ^{60}Co γ 射线辐照诱导 LPNP 双极型晶体管产生电离辐射损伤缺陷为界面态陷阱. 通常, 为了解释界面态陷阱的反应机制, 常采用 Shaneyfelt 等^[24]提出的空穴/氢离子输运 (HT)² 模型. 该模型认为, 空穴向 Si/SiO₂ 界面传输时, 会在界面附近形成陷阱电荷. 随着空穴成为陷阱电荷或者被电子中和, 界面附近的氢原子可以在带正电的氧化物陷阱处形成氢离子, Si/SiO₂ 界面附近的氢离子被释放, 传输到 Si/SiO₂ 界面的氢离子与界面发生相互作用, 同时生成界面态陷阱^[25].

通过图 3 可以看出, 在相同辐照条件下, 与开帽处理过的 LPNP 晶体管相比, 未开帽处理的晶体管在辐照后 DLTS 特征峰向左移动, 表明辐照在未开帽处理的 LPNP 晶体管中引入的缺陷能级位置更接近禁带中心. 由肖克莱-里德-霍尔模型^[26]可知, 缺陷能级位置越接近禁带中心, 则复合效率越高, 进而对晶体管造成的损伤越严重. 此外, 缺陷能级位置及缺陷浓度均是导致晶体管性能退化的重要因素, 我们之前研究已经证实, 与缺陷浓度相比, 缺陷能级位置占主导地位, 是使晶体管电学性能退化加剧的根本原因^[27]. 通过上述分析可以说明预处理过程中未开帽处理 LPNP 晶体管内部受到电离辐射损伤更为严重.

基于上述分析, 通过探究 LPNP 双极晶体管电流增益变化量 ($\Delta\beta$) 及其电流增益倒数变化量 $\Delta(1/\beta)$ 随吸收剂量的关系, 直观反映出辐照前后晶体管电性能变化规律, 为证明开帽处理对电离辐射损伤的影响机制, 揭示器件宏观电学性能退化与微观缺陷演化的对应关系. 电流增益 β 是表征双极

晶体管辐射损伤效应最为重要的电性能参数. 本试验采取共发射极接线方式进行测试, 当发射结正偏电压 $V_{EB} = 0.65 \text{ V}$ 时, I_C 与 I_B 的比值定义为电流增益, 即 $\beta = I_C/I_B$, 电流增益变化量的表达式为: $\Delta\beta = \beta - \beta_0$, 电流增益倒数变化量的表达式为: $\Delta(1/\beta) = 1/\beta - 1/\beta_0$, 式中 β_0 和 β 分别为晶体管辐照前和辐照后的电流增益值. 图 4(a) 和图 4(b) 分别为相同剂量率 ^{60}Co γ 射线辐照条件下, 开帽/未开帽处理的 LPNP 晶体管 $\Delta\beta$ 和 $\Delta(1/\beta)$ 随吸收剂量的变化曲线. 如图所示, 对于两种类型的 LPNP 型晶体管而言, 随着吸收剂量的增加, LPNP 晶体管的 $\Delta\beta$ 明显下降, 晶体管 $\Delta(1/\beta)$ 逐渐升高且退化无饱和趋势. 上述结果表明, 两种类型的 LPNP 晶体管均发生明显的电离辐射损伤. 其中, 在相同辐照条件下, 在预加温过程中未开帽处理的晶体管 $\Delta\beta$ 和 $\Delta(1/\beta)$ 退化程度更为明显.

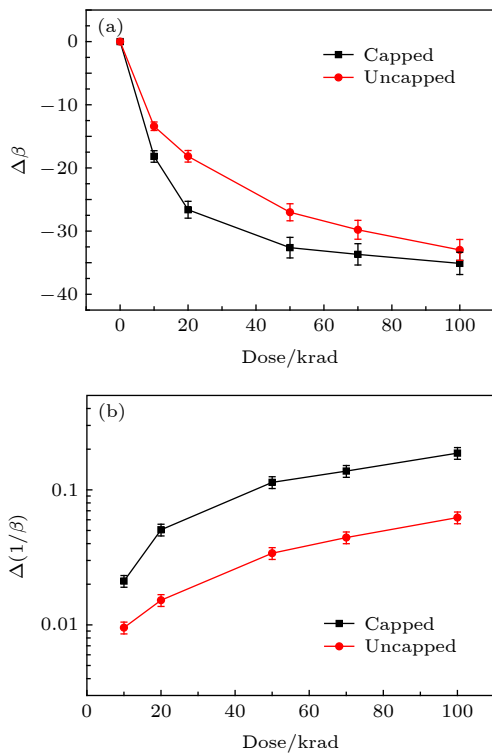


图 4 剂量率 100 rad/s 条件下 γ 辐射吸收剂量对开帽/未开帽处理的 LPNP 双极晶体管 (a) 电流增益变化量和 (b) 电流增益倒数变化量的影响

Fig. 4. (a) The relationship between total dose and current gain for LPNP bipolar transistors with/without cap under dose rate of 100 rad (Si)/s with a ^{60}Co gamma irradiation source. (b) The relationship between total dose and the reciprocal of current gain for LPNP bipolar transistors with/without cap under dose rate of 100 rad (Si)/s with a ^{60}Co gamma irradiation source.

上述试验结果表明, 预加温过程中, 与开帽处理的 LPNP 晶体管相比, 未进行开帽处理的晶体管电性能退化严重, 在器件内部产生的界面态数量更多. 试验分析认为这是由于密封器件中含有大量的氢 (包括氢气、水汽), 晶体管的金属帽材质为 Kovar 合金, 其中氢气主要来源于 Kovar 合金内部吸附气氛在热应力作用下释放出来, 由于在密封环境中, 释放的氢气只能扩散在器件腔体内, 结合晶体管中金属材料形成金属氢化物, 在水汽的作用下, 加速器件的电性能退化程度. 与之相比, 非密闭晶体管内部不能保留氢气, 因此采用开帽处理的晶体管电性能更好.

4 结 论

采用电性能测试与 DLTS 谱分析两种手段相结合, 探究 ^{60}Co γ 射线辐照过程中, 开帽处理与未开帽处理 LPNP 晶体管的电性能及电离辐射诱导微观缺陷的演化规律. 通过试验分析, 得到以下结论:

1) 两种类型 LPNP 晶体管的电学性能参数变化趋势相似, 辐照后晶体管 I_B 随吸收剂量的增加逐渐增大, I_C 在辐照前后无明显的变化. $\Delta(1/\beta)$ 均随吸收剂量的增加有明显的退化趋势, 其中, 未进行开帽处理过的 LPNP 晶体管电性能退化程度较大.

2) 通过微观机理分析表明, 随着吸收剂量的增加, 未开帽处理的 LPNP 晶体管 ΔI_B 增加明显, 理想因子 n 随 V_{EB} 的增加逐渐降低, 转换电压 V_{tr} 明显向低发射结电压方向移动. 这是基区表面辐射诱导界面态复合率的变化所导致的, n 值的变化是界面态数量增多所导致的结果. 通过 DLTS 谱分析可知, 与开帽处理过的 LPNP 晶体管相比, 电离辐射在未开帽晶体管内部产生的界面态能级位置更接近于禁带中心. 分析认为, 这主要由于密封器件中存在大量的氢气和水汽, 氢气的存在会促进界面态的形成, 而水汽会加剧器件电性能的退化程度. 与之相比, 开帽处理过的晶体管内部不能保留氢气, 因此晶体管电性能更好.

参考文献

[1] Zhang L, Zhang Y M, Zhang Y M, Han C and Ma Y J 2009 *Chin. Phys. B* **18** 3490
 [2] Li X J, Geng H B, Lan M J, Yang D Z, He S Y, Liu C M

- 2010 *Chin. Phys. B* **19** 066103
- [3] Li X J, Geng H B, Lan M J, Yang D Z, He S Y, Liu C M 2010 *Chin. Phys. B* **19** 056103
- [4] Jin J, Wang X Q, Lin S, Song N F 2012 *Chin. Phys. B* **21** 094220
- [5] Liu C M, Li X J, Geng H B, Rui E M, Guo L X, Yang J Q 2012 *Chin. Phys. B* **21** 104211
- [6] Wen L, Li Y D, Guo Q, Ren D Y, Wang B, Maria 2015 *Acta Phys. Sin.* **64** 024220 (in Chinese) [文林, 李豫东, 郭旗, 任迪远, 汪波, 玛丽娅 2015 *物理学报* **64** 024220]
- [7] Johnston A H, Swift G M, Rax B G 1994 *IEEE Trans. on Nucl. Sci.* **41** 2427
- [8] McClure S, Pease R L, Will W, Perry G 1994 *IEEE Trans. Nucl. Sci.* **41** 2544
- [9] Minson E, Sanchez I, Barnaby H J, Pease R L, Platteter D G, Dunham G 2004 *IEEE Trans. on Nucl. Sci.* **51** 3723
- [10] Li X J, Lan M J, Liu C M, Yang J Q, Sun Z L, Xiao L Y, He S Y 2013 *Acta Phys. Sin.* **62** 098503 (in Chinese) [李兴冀, 兰慕杰, 刘超铭, 杨剑群, 孙中亮, 肖立伊, 何世禹 2013 *物理学报* **62** 098503]
- [11] Pease R L, Adell P C, Rax B G, Chen X J, Barnaby H J, Holbert K E, Hjalmarson H P 2008 *IEEE Trans. on Nucl. Sci.* **55** 3169
- [12] Pease R L, Platteter D G, Dunham G W, Seiler J E, McClure S, Barnaby H J, Chen X J 2007 *IEEE Trans. on Nucl. Sci.* **54** 2168
- [13] Pease R L, Schrimpf R D, Fleetwood D M 2009 *IEEE Trans. on Nucl. Sci.* **56** 1894
- [14] Pease R L, Dunham G W, Seiler J E, Platteter D G, McClure S S 2007 *IEEE Trans. on Nucl. Sci.* **54** 1049
- [15] Chen X J, Barnaby H J, Vermeire B, Holbert K, Wright D, Pease R L, Dunham G, Platteter D G, Seiler J, McClure S, Adell P 2007 *IEEE Trans. on Nucl. Sci.* **54** 1913
- [16] Yusoff W Y W, Jalar A, Othman N K, Rahman I A, Shamsudin R, Hamid M A A 2012 *ICSE2012-Proc.* **4** 604
- [17] Rodgers M P, Fleetwood D M, Schrimpf R D, Batyrev I G, Wang S, Pantelides S T 2005 *IEEE Trans. on Nucl. Sci.* **52** 2642
- [18] Hughart D R, Schrimpf R D, Fleetwood D M, Chen X J, Barnaby H J, Holbert K E, Pease R L, Platteter D G, Tuttle B R, Pantelides S T 2009 *IEEE Trans. on Nucl. Sci.* **56** 3361
- [19] Li X J, Yang J Q, Barnaby H J, Galloway K F, Schrimpf R D, Fleetwood D M, Liu C M 2017 *IEEE Trans. on Nucl. Sci.* **64** 1549
- [20] Barnaby H J, Vermeire B, Campola M J 2015 *IEEE Trans. on Nucl. Sci.* **62** 1658
- [21] Fleetwood D M 2013 *IEEE Trans. on Nucl. Sci.* **60** 1706
- [22] Witczak S C, Lacoce R C, Shaneyfelt M R, Mayer D C, Schwank J R, Winokur P S 2000 *IEEE Trans. on Nucl. Sci.* **47** 2281
- [23] Li X J, Liu C M, Yang J Q, Zhao Y L, Liu G Q 2013 *IEEE Trans. on Nucl. Sci.* **60** 3924
- [24] Shaneyfelt M R, Schwank J R, Fleetwood D M, Winokur P S, Hughes K L, Hash G L, Connors M P 1992 *IEEE Trans. on Nucl. Sci.* **39** 2244
- [25] Mrstik B J, Rendell R W 1991 *IEEE Trans. on Nucl. Sci.* **38** 1101
- [26] Shockley W, Read W T 1952 *Phys. Rev.* **87** 835
- [27] Yang J Q, Dong L, Liu C M, Li X J, Xu P F 2018 *Acta Phys. Sin.* **67** 168501 (in Chinese) [杨剑群, 董磊, 刘超铭, 李兴冀, 徐鹏飞 2018 *物理学报* **67** 168501]

Effects of pre-irradiated thermal treatment on ideal factor of excess base current in bipolar transistors^{*}

Dong Lei Yang Jian-Qun Zhen Zhao-Feng Li Xing-Ji[†]

(*Materials Science and Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China*)

(Received 28 July 2019; revised manuscript received 14 October 2019)

Abstract

During the service of the spacecraft, it will be disturbed by the energetic particles and rays, and thus induce total ionizing dose (TID), displacement damage (DD) or single event effect (SEE) to generate inside the electronic system, which can seriously affect the service lifetime of the electronic components. The difference in structure and types of electronic components are less sensitive to the radiation effects, but bipolar transistor is strongly sensitive to ionizing radiation effect. As a basic component of bipolar circuits, the in-depth study of bipolar transistor ionization radiation effect is of significance for engineering.

It has been shown that the an amount of hydrogen can inevitably introduced from an external source during the sealing process of the devices. The KOVAR alloy is widely used as a metal cap material of bipolar transistor in the process of encapsulation. The residual gas analysis (RGA) for sealed Kovar lid packages is shown to have 1%–2% of the hydrogen in the cavity. The source of the hydrogen is generally considered to be out-gassing from the gold plating on the KOVAR. So far, the researches have focused on the study of the ionization damage effect of bipolar transistors with different structures under ⁶⁰Co gamma ray irradiation. There is lack of systemic study on the comparison of transistors packaged with and without cap.

In this paper, we study the influence of sealed KOVAR lid packaged on ionizing radiation damage of lateral PNP bipolar transistor (LPNP) by using ⁶⁰Co gamma ray as an irradiation source. The semiconductor parameter analyzer is used to measure the electrical parameters of LPNP transistor during irradiation. The irradiation defects in LPNP transistors packaged with and without cap are characterized by deep level transient spectroscopy (DLTS). Experimental results show that the LPNP transistors packaged with and without cap have similar electrical characteristics. The base current increases with the total dose increasing, while the collector current remains almost constant. The degradation of LPNP transistor packaged with cap is more serious.

According to the excess base current varying with base-emitter voltage for the LPNP transistors packaged with and without cap, the degradation of bipolar transistor packaged with cap is more serious under the same irradiation conditions. According to the analysis of DLTS, comparing with bipolar transistor packaged without cap, the signal peak at about 300 K is shifted to the left for the bipolar transistor packaged with cap. These results indicate that the LPNP transistors packaged with cap can generate more interface states during irradiation, which is attributed to a large amount of hydrogen and water vapor out-gassing from the gold plating on the KOVAR, which is released under the thermal stress. In the sealed environment, hydrogen can only diffuse into the device cavity, and is combined with the metal material in the transistor to form metal hydride. Therefore the degradation of transistor is severe under the same irradiation condition.

Keywords: bipolar transistors, ionizing radiation, KOVAR, interface state

PACS: 85.30.Pq, 61.80.–x, 61.82.Bg, 73.20.At

DOI: 10.7498/aps.69.20191151

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 61404038).

[†] Corresponding author. E-mail: lxj0218@hit.edu.cn